



2 半导体二极管及其基本电路

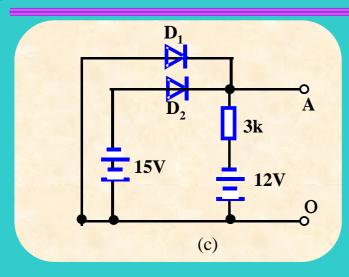
1. 二极管单向导电性

总的原则: 某一时刻, 电路状态唯一。



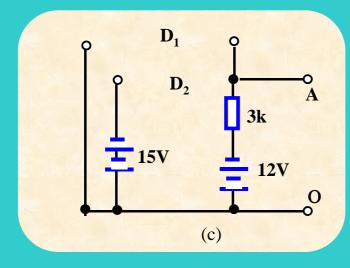


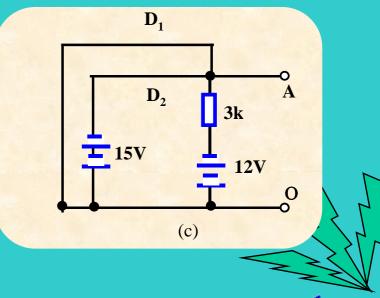




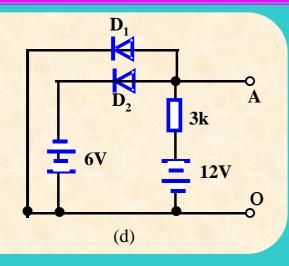
假设二极管截至:

假设二极管导通:









 D_1 导通, V_{AO} =0 V;

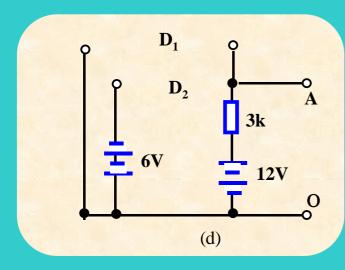
则 D_2 也导通,但是 V_{AO} = - 6 V;

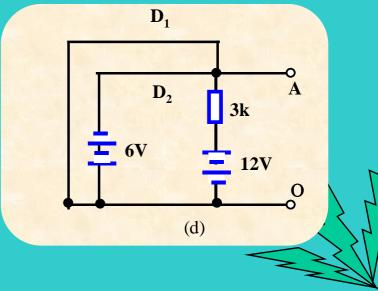
此刻,D₁必须截至。

假设二极管截至:

HOME

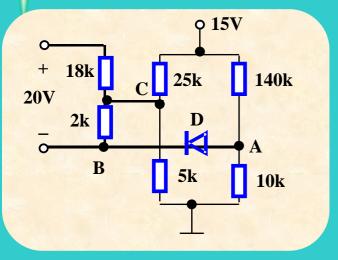
假设二极管导通:

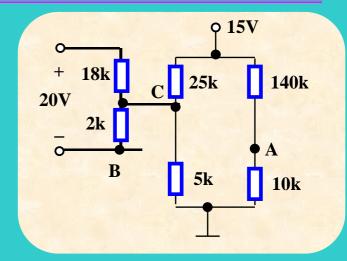












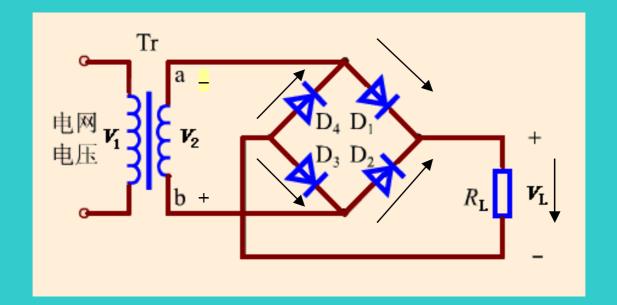
假设二极管截至:

$$V_A = 15 \times 10 / (140 + 10) = 1 V$$

$$V_B=15 \times 5 / (25 + 5) - 20 \times 2 / (18 + 2) = 0.5 V$$





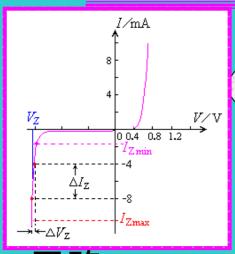




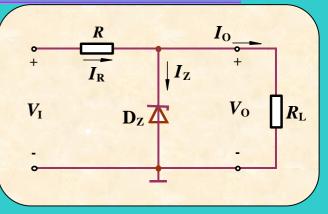


稳压二极管





 $I_{
m Zmin}$ $I_{
m Z}$ $I_{
m Zmax}$



$$I_{\text{Zmin}}$$
 $I_{\text{Z}} = (V_{\text{I}} - V_{\text{z}})/R - I_{\text{o}}$ I_{Zmax}

 $I_{z} = I_{R} - I_{o} = (V_{I} - V_{z})/R - I_{o}$

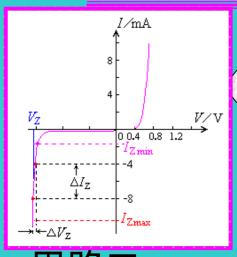
在V_I=V_{IMin} ~ V_{IMax}, I_L=I_{LMin} ~ I_{LMax}时,上述不等式必须恒成立。

- 1) 若 $V_{I}=V_{IMin}$, $I_{L}=I_{LMax}$ 时, I_{Zmin} I_{Z} 成立;则其他情况下, I_{Zmin} I_{Z} 恒成立。
- 2)若 $V_{I}=V_{IMax}$, $I_{L}=I_{LMin}$ 时, I_{Z} I_{Zmax} 成立,则其他情况下, I_{Z} I_{Zmax} 恒成立。

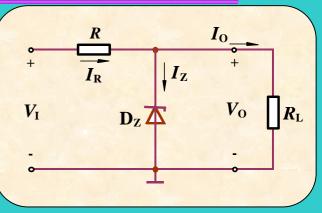


稳压二极管





 $I_{
m Zmin}$ $I_{
m Z}$ $I_{
m Zmax}$



$$I_z = I_R - I_o = (V_I - V_z)/R - I_o$$

$$I_{\text{Zmin}}$$
 $I_{\text{Z}} = (V_{\text{I}} - V_{\text{z}})/R - I_{\text{o}}$ I_{Zmax}

R
$$(V_I - V_z)/(I_{Zmin} + I_o)$$
 和 R $(V_I - V_z)/(I_{Zmax} + I_o)$

在V_I=V_{IMin}~V_{IMax}, I_L=I_{LMin}~I_{LMax}时,上述不等式必须恒成立。

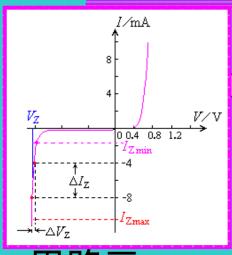
所以,R
$$(V_{IMin} - V_z)/(I_{Zmin} + I_{LMax})$$
;
R $(V_{IMax} - V_z)/(I_{Zmax} + I_{LMin})$ 。

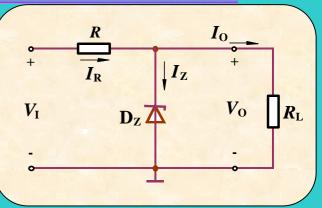




稳压二极管







$$I_z = I_R - I_o = (V_I - V_z)/R - I_o$$

$$\mathbf{R} = (\mathbf{V}_{\mathbf{I}} - \mathbf{V}_{\mathbf{z}}) / (\mathbf{I}_{\mathbf{Z}} + \mathbf{I}_{\mathbf{0}})$$

如果 R_{\min} R R_{\max} 时, $I_{Z\min}$ I_{Z} $I_{Z\max}$ 成立。

则 $R_{\min} \sim I_{zmax}$, $R_{\max} \sim I_{zmino}$

在V_I=V_{IMin} ~ V_{IMax}, I_L=I_{LMin} ~ I_{LMax}时,R_{min} R R_{max}必须恒成立。

所以,
$$R_{min} = (V_{IMax} - V_z)/(I_{Zmax} + I_{LMin})$$
;
$$R_{max} = (V_{IMin} - V_z)/(I_{Zmin} + I_{LMax})$$
。



验证例2.5.1



$$(V_{IMax} - V_z)/(I_{Zmax} + I_{LMin})$$
 R $(V_{IMin} - V_z)/(I_{Zmin} + I_{LMax})$;

代入数据 $V_I=12 \sim 13.6$, $I_L=0 \sim 56$ mA, $I_Z=5 \sim 56$ mA, $V_z=9$ V。

得 82.1 R 49.2, 即不存在满足要求的电阻。

应更换容量更大的二极管

然而,实际上 P_z =1W,则 I_{zmax} = 112mA,此处 I_{zm} =56mA= $0.5 I_{zmax}$ 。

这样处理是否合适呢?

代入数据I_Z=5~112mA。

得 41.1 R 49.2,

例题中51 是否合适呢?







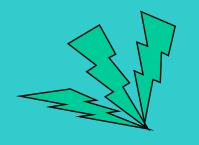






- 2.1.1 半导体材料
- 2.1.2 半导体的共价键结构
- 2.1.3 本征半导体
- 2.1.4 杂质半导体

半导体的导电机制









2.1.1 半导体材料

根据物体导电能力(电阻率)的不同,来划分导体、绝缘体和半导体。

典型的半导体有硅Si和锗Ge以及砷化镓GaAs等。

半导体有温敏、光敏和掺杂等导电特性。



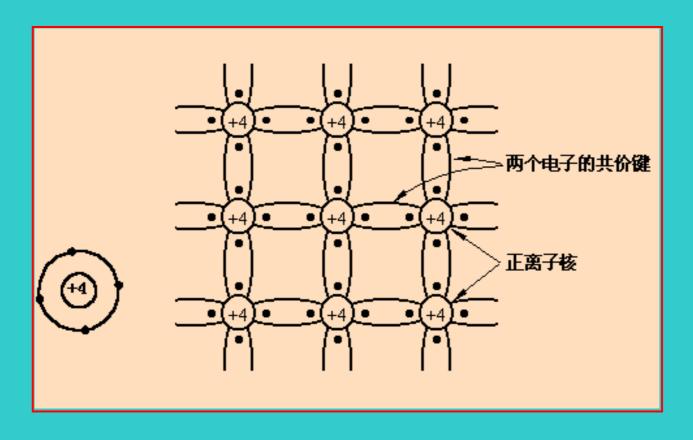




2.1.2 半导体的共价键结构



硅和锗的原子结构简化模型及晶体结构









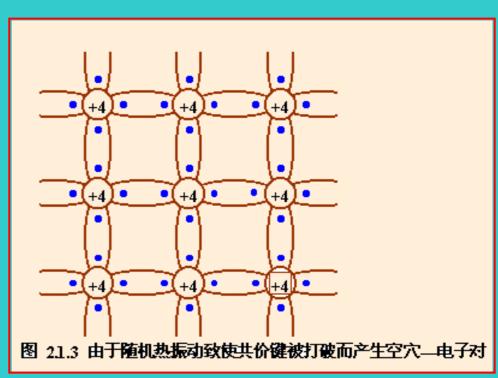
2.1.3 本征半导体



本征半导体——化学成分纯净的半导体。它在物理结构上呈单 晶体形态。

<u>电子空穴对</u>——由热激发而 产生的自由电子和空穴对。

空穴的移动——空穴的运动 是靠相邻共价键中的价电子 依次充填空穴来实现的。









2.1.3 本征半导体



- ① T=300 K室温下, 本征硅的电子和空穴浓度: $n=p=1.4\times 10^{10}/\text{cm}^3$
- ② 本征硅的原子浓度: 4.96×10²²/cm³

本征半导体中虽然存在两种载流子,但因本征载流子的浓度很低,所以总的来说导电能力很差。

本征半导体的载流子浓度,除与半导体材料本身的性质有关以外,还与温度密切相关,而且随着温度的升高,基本上按指数规律增加。

因此,本征载流子的浓度对温度十分敏感。







2.1.4 杂质半导体



在本征半导体中掺入某些微量元素作为杂质,可使半导体的导电性发生显著变化。

- ① T=300 K室温下, 本征硅的电子和空穴浓度: $n=p=1.4\times 10^{10}/\text{cm}^3$
- ② 某种掺杂半导体中的自由电子浓度: $n=5 \times 10^{16}/\text{cm}^3$

掺入杂质的本征半导体称为杂质半导体。







2.1.4 杂质半导体



为了尽量保持半导体的原有晶体结构,掺入的杂质主要是微量的价电子数较为接近的三价或五价元素。

N型半导体——掺入五价杂质元素(如磷)的半导体。

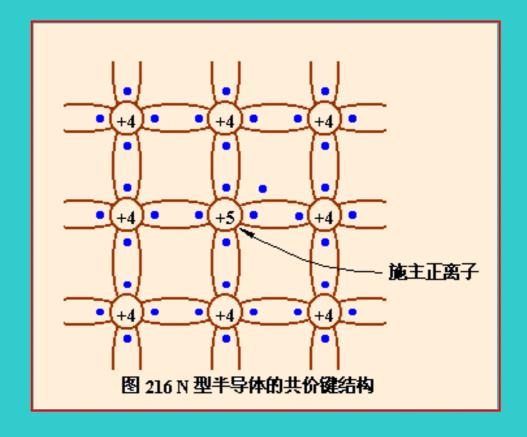
P型半导体——掺入三价杂质元素(如硼)的半导体。





1. N型半导体

因五价杂质原子中 只有四个价电子能与周 围四个半导体原子中的 价电子形成共价键,而 多余的一个价电子因无 共价键束缚而很容易形 成自由电子。



在N型半导体中自由电子是多数载流子,它主要由杂质原子提供;空穴是少数载流子,由热激发形成。

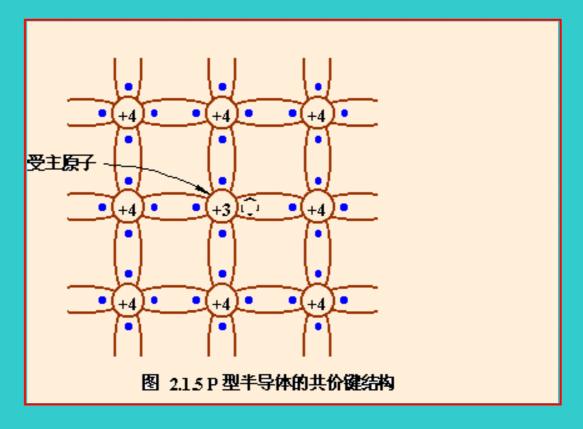
提供自由电子的五价杂质原子因带正电荷而成为正离子,因此五价杂质原子也称为施主杂质。





2. P型半导体

因三价杂质原子 在与硅原子形成共价 键时,缺少一个价电 子而在共价键中留下 一个空穴。



在P型半导体中空穴是多数载流子,它主要由掺杂形成;自由电子是少数载流子,由热激发形成。

空穴很容易俘获电子,使杂质原子成为负离子。 三价杂质 因而也称为受主杂质。







3. 杂质对半导体导电性的影响



① T=300 K室温下,本征硅的电子和空穴浓度: $n = p = 1.4 \times 10^{10} / \text{cm}^3$

② 掺杂后 N 型半导体中的自由电子浓度: $n=5 \times 10^{16} / \text{cm}^3$

3 本征硅的原子浓度: 4.96 × 10²²/cm³

以上三个浓度基本上依次相差10⁶/cm³。

掺入杂 质,不仅本征半导体的导电能力有很大的 提高,而且使其导电特性的稳定性(主要对温度 变化)更强。









2.2 PN结的形成及特性

- 2.2.1 PN结的形成
- 2.2.2 PN结的单向导电性
- 2.2.3 PN结的反向击穿
- 2.2.4 PN结的电容效应







2.2.1 PN结的形成



在一块本征半导体在两侧通过扩散不同的杂质,分别形成N型半导体和P型半导体。此时,将在N型半导体和P型半导体。此时,将在N型半导体和P型半导体的结合面上形成PN结。





图2.2.1 PN结的形成

对于P型半导体和N型半导体结合面,离子薄层形成的空间电荷区称为PN结。 在空间电荷区,由于缺少多子,所以也称耗尽层。



₽:

因浓度差

多子的扩散运动→ 由杂质离子形成空间电荷区

空间电荷区形成内电场

内电场促使少子漂移

内电场阻止多子扩散

最后,多子的扩散和少子的漂移达到动态平衡。







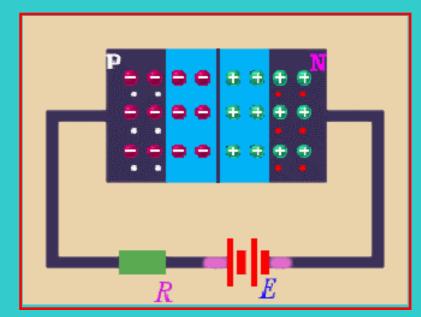
2.2.2 PN结的单向导电性



当外加电压使PN结中P区的电位高于N区的电位,称为加正向电压,简称正偏;反之称为加反向电压,简称反偏。

(1) PN结加正向电压时

- 低电阻
- 大的正向扩散电流



PN结加正向电压时的导电情况







加

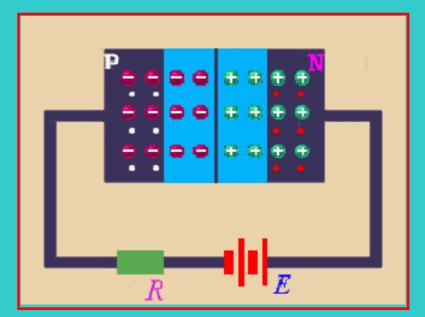
在一定的温度条件下,由本征激发决定的 少子浓度是一定的,故少子形成的漂移电流是 恒定的,基本上与所加反向电压的大小无关, 这个电流也称为反向饱和电流。



称为 偏。

(2) PN结加反向电压时

- 高电阻
- 很小的反向漂移电流



PN结加反向电压时的导电情况









PN结加正向电压时,呈现低电阻, 具有较大的正向扩散电流: PN结加反向电压时,呈现高电阻, 具有很小的反向漂移电流。 由此可以得出结论:PN结具有单 向导电性。







2.2.2 PN结的单向导电性



(3) PN结V- I 特性表达式

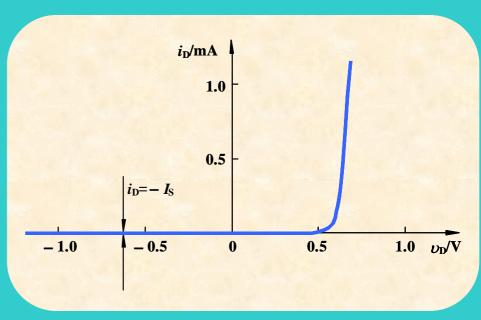
$$i_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{S}}(e^{v_{\mathrm{D}}/V_{T}} - 1)$$

其中

 $I_{\rm S}$ ——反向饱和电流

 V_{T} ——温度的电压当量

且在常温下 (T=300K)



PN结的伏安特性

$$V_T = \frac{kT}{q} = 0.026 \text{V} = 26 \text{ mV}$$



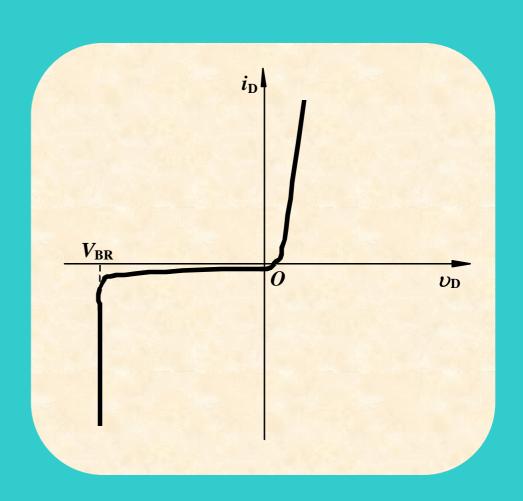
2.2.3 PN结的反向击穿



当PN结的反向电压增加到一定数值时,反向电流突然快速增加,此现象称为PN结的反向击穿。

热击穿——不可逆

雪崩击穿 电击穿——可逆 齐纳击穿





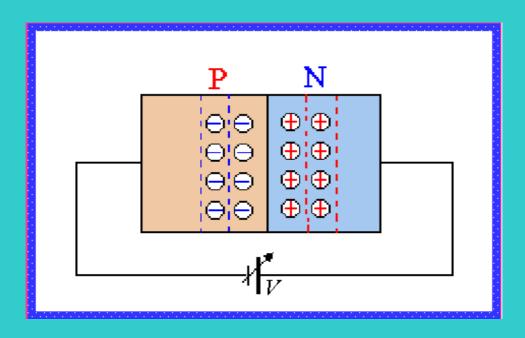




2.2.4 PN结的电容效应



(1) 势垒电容 $C_{\rm B}$



势垒电容示意图

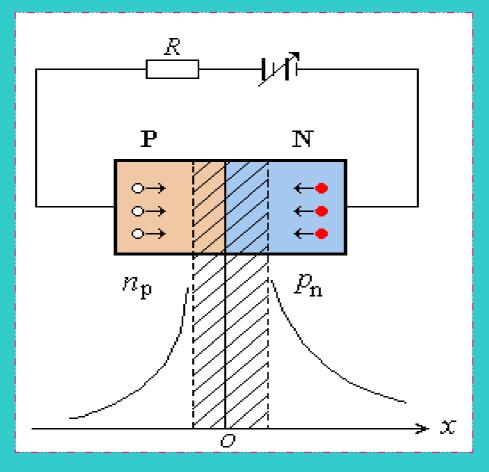




2.2.4 PN结的电容效应



(2) 扩散电容 C_{D}



扩散电容示意图

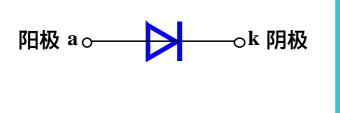




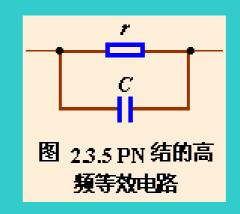


2.2.4 二极管的电容效应





(d) 代表符号



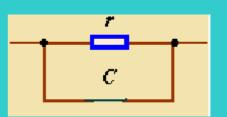
其中

C——二极管等效电容,PF 级,非常小。

C的阻抗 = 1/(C)

当

, C的阻抗 = 0;



可见,频率 越高, C的阻抗越小; 结果,影响到二极管的状态;



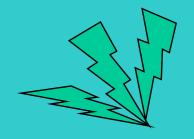




2.3 半导体二极管

实物图片

- 2.3.1 半导体二极管的结构
- 2.3.2 二极管的伏安特性
- 2.3.3 二极管的参数







2.3.1 半导体二极管的结构



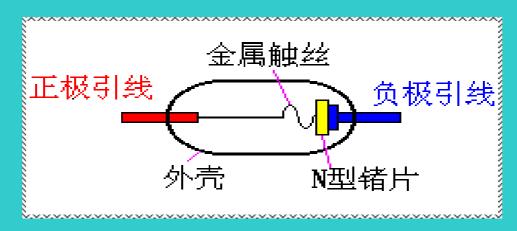
在PN结上加上引线和封装,就成为一个二极

管。二极管按结构分有卢

面型三大类。

PN结面积小,结电容小,用于检波和变频等高频电路。

(1) 点接触型二极管



二极管的结构示意图

(a)点接触型



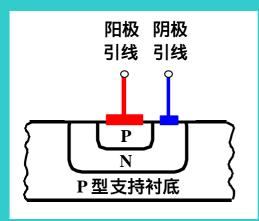


(2) 面接触型二极管



(b)面接触型

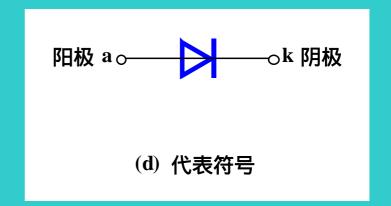
(3) 平面型二极管



PN结面积大,用 于工频大电流整流电路。

往往用于集成电路制造 艺中。PN 结面积可大可小, 用于高频整流和开关电路中。

(4) 二极管的代表符号





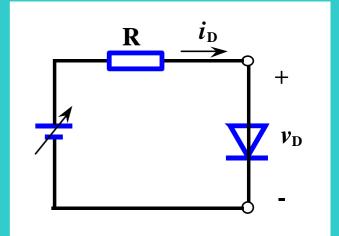


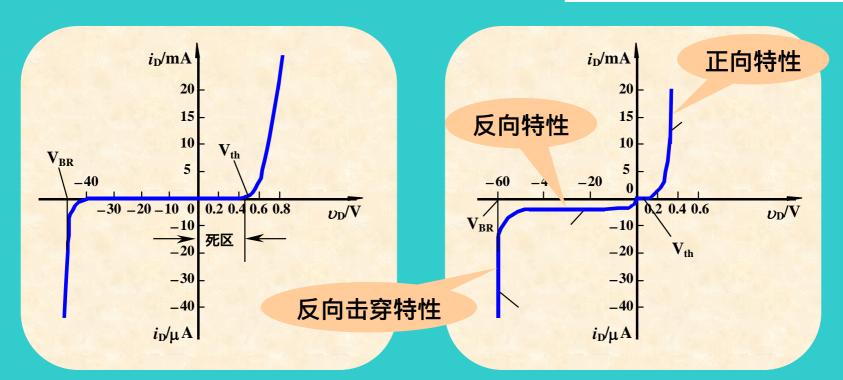


2.3.2 二极管的伏安特性

二极管的伏安特性曲线可用下式表示

$$i_{\mathrm{D}} = I_{\mathrm{S}}(e^{v_{\mathrm{D}}/V_{\mathrm{T}}} - 1)$$





硅二极管2CP10的 /- / 特性

锗二极管2AP15的 1/- / 特性

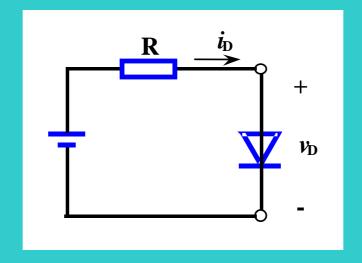




2.3.3 二极管的参数



(1) 最大整流电流 $I_{\rm F}$











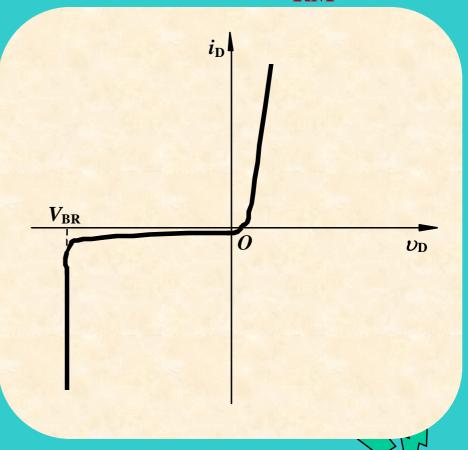
2.3.3 二极管的参数

(2) 反向击穿电压 $V_{\rm BR}$ 和最大反向工作电压 $V_{\rm RM}$

为了保证二极管安全工作:

$$V_{\rm RM} = 0.5 V_{\rm BR}$$

(3) 反向电流 / R



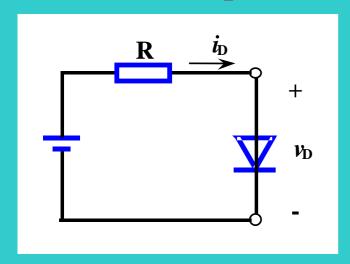


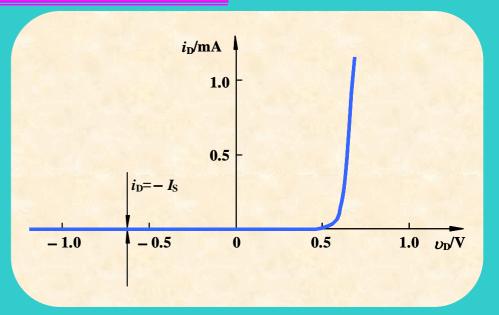




2.3.3 二极管的参数

(4) 正向压降 $V_{\rm F}$





PN结的伏安特性

导通压降: $V_{\rm onde}=0.7~{
m V}$

(硅二极管典型值)

 $V_{\text{onff}} = 0.2 \, \text{V}$ (锗二极管典型值)

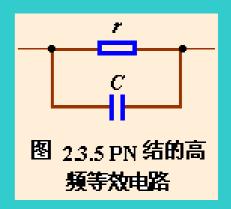




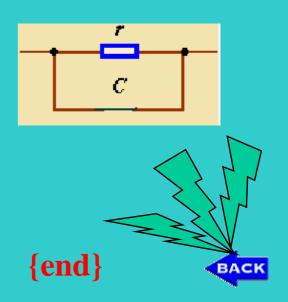
2.3.3 二极管的参数



(5) 极间电容 C_B 或 最高工作频率



C的阻抗 = 1/(C)









半导体二极管图片

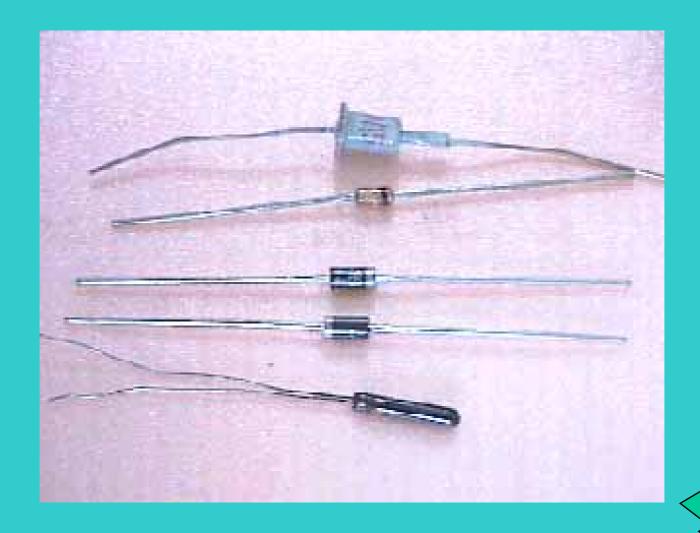












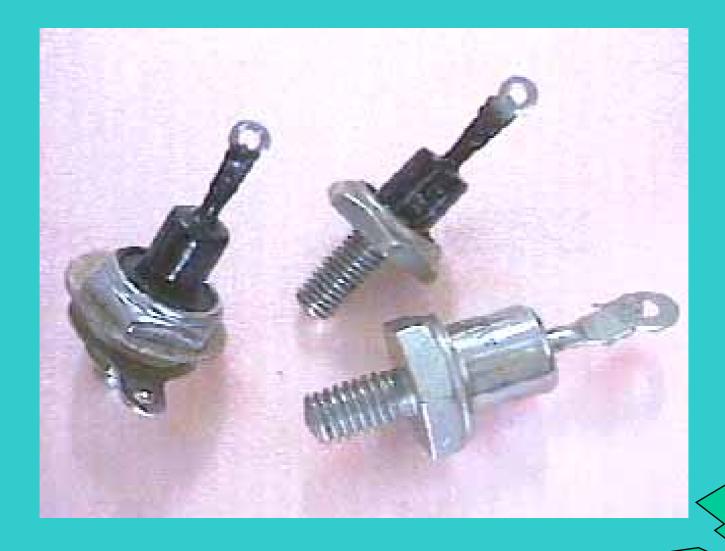








BACK





{end}

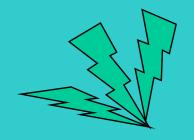




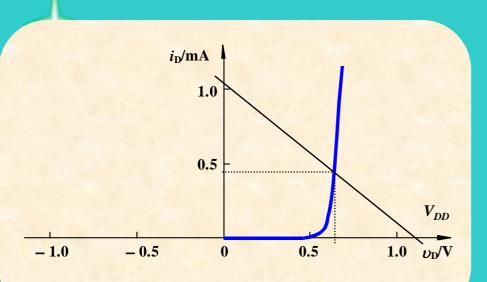
2.4 二极管基本电路及其分析方法

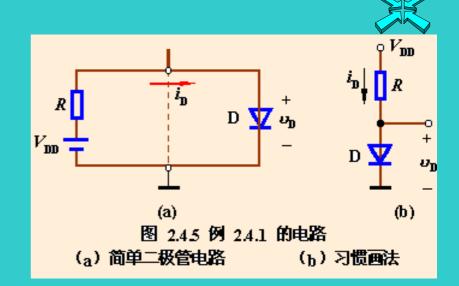
2.4.1 二极管V-I 特性的建模

2.4.2 应用举例









PN结的伏安特性

$$i_{D} = I_{S}(e^{v_{D}/V_{T}} - 1)$$
 $i_{D} = (V_{DD} - v_{DD})/R$

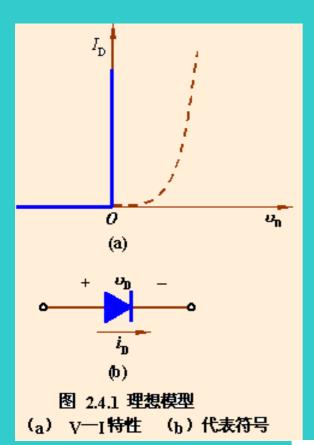
$$i_{\mathrm{D}} = (\mathbf{V}_{\mathrm{DD}} - v_{DD}) / \mathbf{R}$$



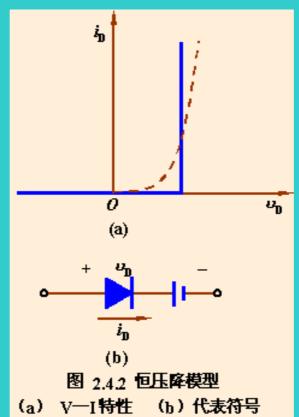




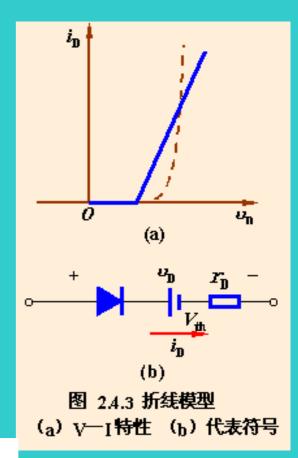
1. 理想模型



2. 恒压降模型



3. 折线模型





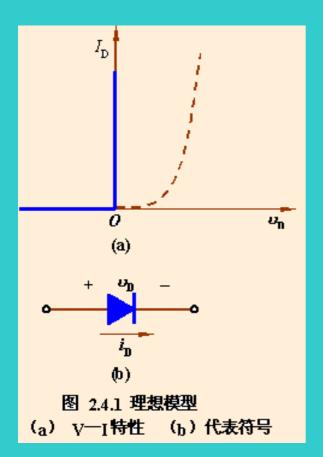


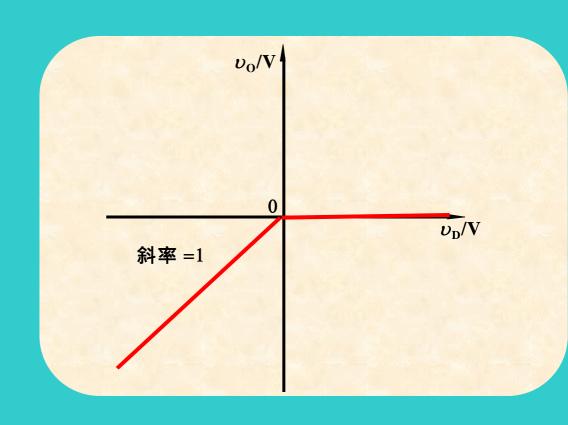






1. 理想模型 二极管的压降 $V_{ m O} = \left\{egin{array}{ll} 0 & v_{ m D} \ge 0 & v_{ m D} > 0 \\ v_{ m D} & v_{ m D} \le 0 & v_{ m D} > 0 \end{array} ight.$





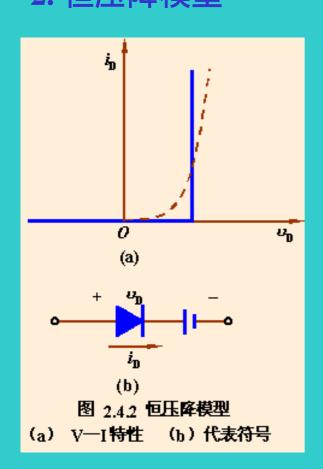


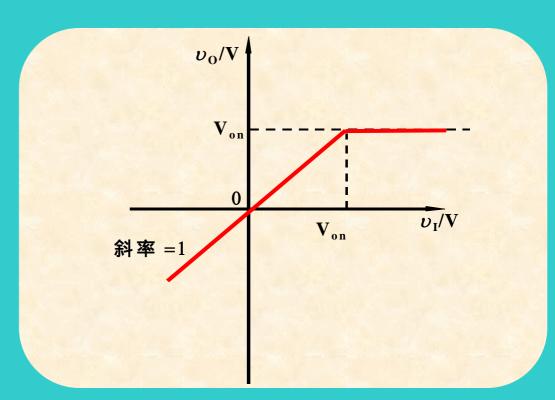






二极管的压降 $V_{\mathrm{o}}=\left\{egin{array}{c} V_{\mathrm{on}} v_{\mathrm{D}} \geq V_{\mathrm{on}} \end{array} ight.$ 2. 恒压降模型 $V_{\mathrm{o}} = V_{\mathrm{o}} v_{\mathrm{D}} \leq V_{\mathrm{on}} v_{\mathrm{D}}$ 为二极管开路时的外加压降





导通压降: $V_{\text{on}\oplus}=0.7~ ext{V}$

 $V_{\text{onff}} = 0.7 \, \text{V}$ (硅二极管典型值)

$$V_{\text{onff}} = 0.2 \text{ V}$$

(锗二极管典型值)







4. 小信号模型

二极管工作在正向特性的某一小范围内时, 其正向特性可以等效成一个微变电阻。

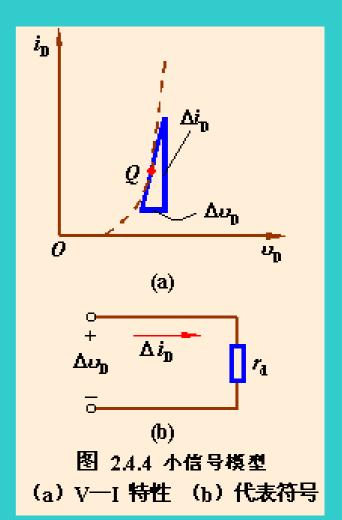
即
$$r_{\rm d} = \frac{\Delta v_{\rm D}}{\Delta i_{\rm D}}$$
 根据 $i_{\rm D} = I_{\rm S}(e^{v_{\rm D}/V_T} - 1)$

得Q点处的微变电导

$$g_{d} = \frac{di_{D}}{dv_{D}}\Big|_{Q} = \frac{I_{S}}{V_{T}}e^{v_{D}/V_{T}}\Big|_{Q} = \frac{I_{D}}{V_{T}}$$

则
$$r_{\rm d} = \frac{1}{g_{\rm d}} = \frac{V_T}{I_{\rm D}}$$

$$r_{\rm d} = \frac{V_{\rm T}}{I_{\rm D}} = \frac{26(\rm mV)}{I_{\rm D}(\rm mA)}$$



2.4.2 应用举例

1. 二极管的静态工作情况分析

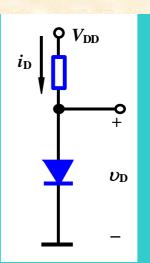
结论: $\exists V_I$ 10 V_{on} 时,用理想模型。 $\exists V_I$ 接近 V_{on} 时,用恒压降模型。

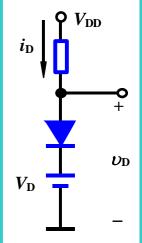
上/上1大土

$$V_{\text{onth}} = 0.7 \text{ V}$$
 $I_{\text{D}} = (V_{\text{DD}} - V_{\text{on}}) / R = 0.93 \text{ mA}$

理想模型

$$V_{\rm D} = 0 \, {\rm V}$$
 $I_{\rm D} = V_{\rm DD} / R = 0.1 \, {\rm mA}$





(ው)

画法

恒压模型

$$V_{
m D}=V_{
m on}$$
 $=0.7~{
m V}$

$$I_{\rm D} = (V_{\rm DD} - V_{\rm on}) / R = 0.03 \,\mathrm{mA}$$

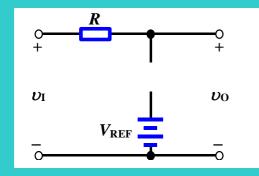


2.4.2 应用举例

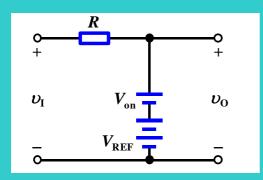
2. 限幅电路

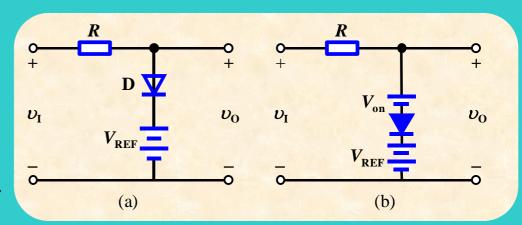
例2.4.2 提示

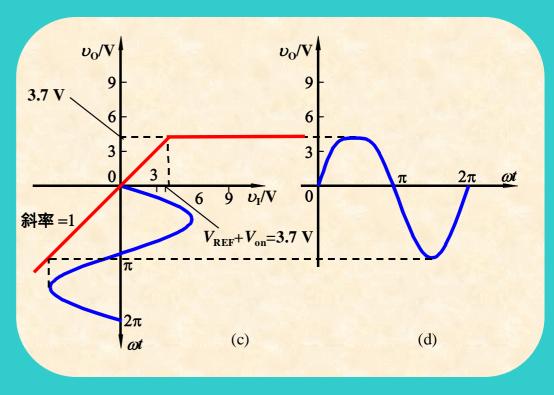
(1)
$$V_{\rm I} < (V_{\rm on} + V_{\rm REF}) = 3.7 \text{ V}$$
 时



(2)
$$V_{\rm I} \ge (V_{\rm on} + V_{\rm REF}) = 3.7 \text{ V}$$
 时













2.5 特殊体二极管

- 2.5.1 稳压二极管
- 2.5.2 变容二极管
- 2.5.3 光电子器件
 - 1. 光电二极管
 - 2. 发光二极管
 - 3. 激光二极管

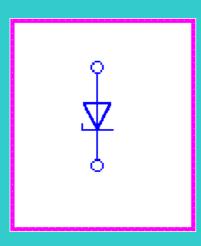


2.5.1 稳压二极管



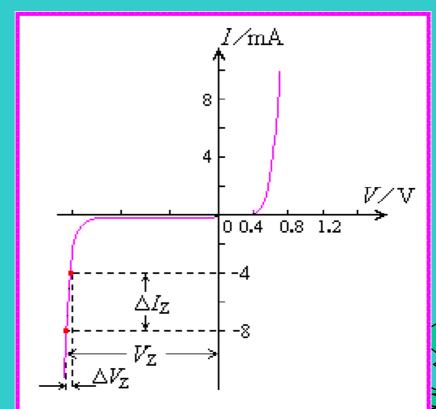
1. 稳压特性

利用二极管反向击穿特性实现稳压。稳压二极管稳压时工作在反向电击穿状态。



(a)符号

 $\Delta I_{\rm Z}$ 很大, $\Delta V_{\rm Z}$ 很小。







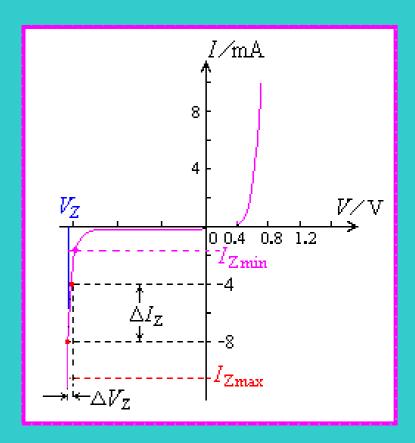


2.5.1 稳压二极管



2. 稳压二极管主要参数

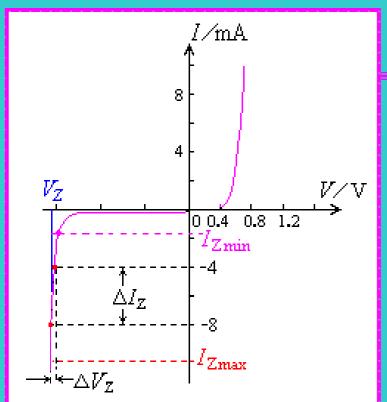
- (1) 稳定电压 V_Z 在规定的稳压管反向工作电流 I_Z 下,所对应的反向工作电压。
- (2) 动态电阻 $r_{\rm Z}$ $r_{\rm Z} = \Delta V_{\rm Z}/\Delta I_{\rm Z}$
- (3)最大耗散功率 $P_{\rm ZM} = V_{\rm Z}I_{\rm Z}$



- (4)最大稳定工作电流 I_{Zmax} 和最小稳定工作电流 I_{Zmin}
- (5)稳定电压温度系数—— α_{V_Z}







#稳压条件是什么?

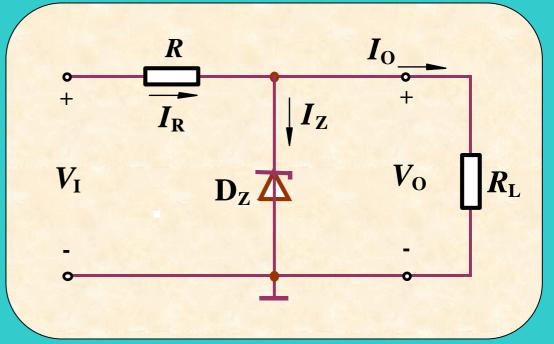
 $I_{
m Zmin}$ $I_{
m Z}$ $I_{
m Zmax}$

#不加R可以吗?

稳压二极管



 $=V_{\mathbf{Z}}$



#上述电路 V_1 为正弦波,且幅值 大于 V_2 , V_0 的波形是怎样的?





补充作业



1. 一稳压电路如图所示, $V_{I}=V_{IMin} \sim V_{IMax}$,

I_L=I_{LMin}~I_{LMax}, D_Z的参数有V_Z、I_Z和

I_{ZM} , 试选择

合适的电阻R,

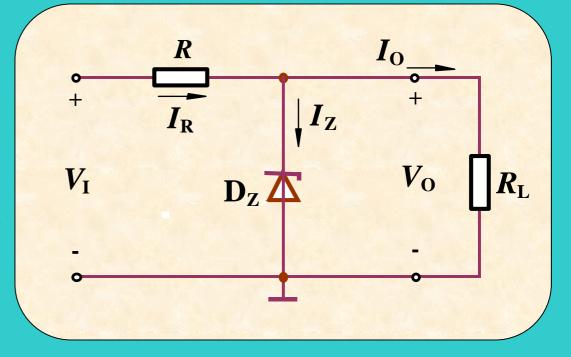
使Dz正常工作。

(验证课本55页

例2.5.1的电阻R

是否合适?

如果不合适,如何改进。)













4 场效应管放大电路

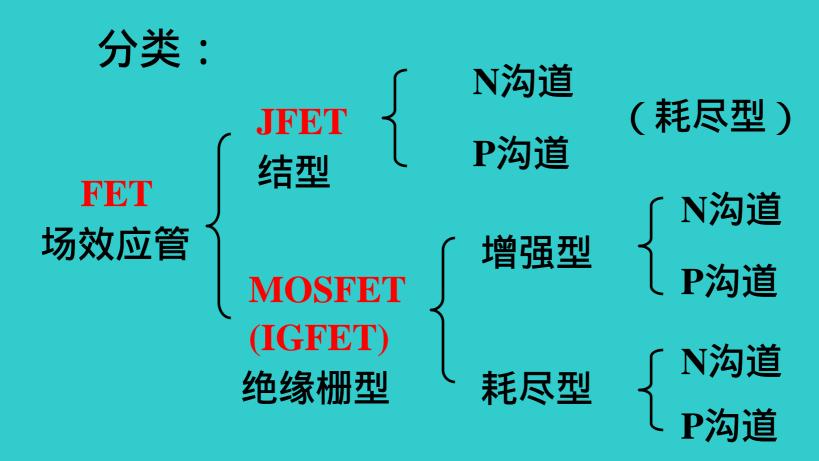
- 4.1 结型场效应管
- *4.2 砷化镓金属-半导体场效应管
 - 4.3 金属-氧化物-半导体场效应管
 - 4.4 场效应管放大电路
 - 4.5 各种放大器件电路性能比较





4 场效应管放大电路











4.1 结型场效应管

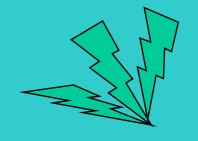


4.1.1 JFET的结构和工作原理

- 结构
- 工作原理

4.1.2 JFET的特性曲线及参数

- 输出特性
- 转移特性
- 主要参数



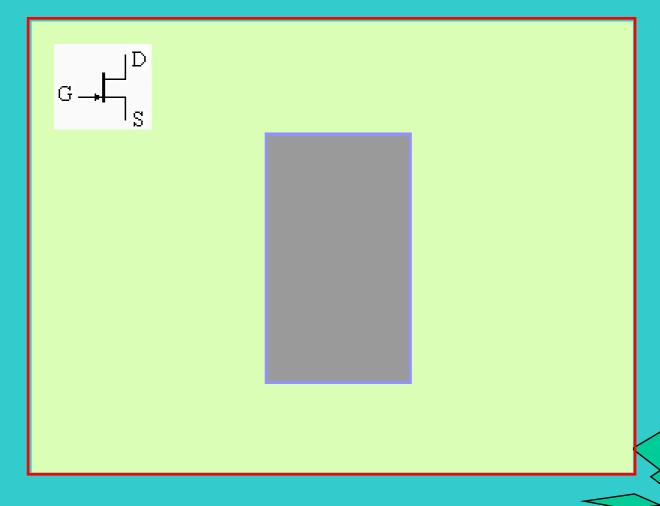




4.1.1 JFET的结构和工作原理



1. 结构





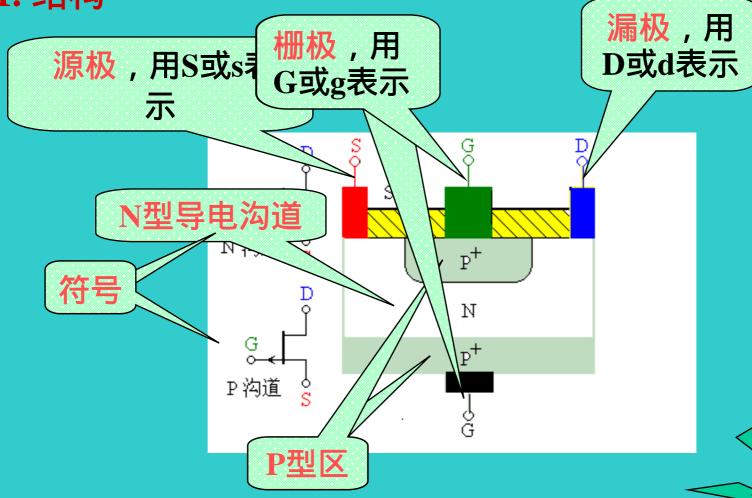
BACK NEXT

4.1.1 JFET的结构和工作原理



NEXT







#符号中的箭头方向表示什么?

2. 工作原理 (以N沟道JFET为例)

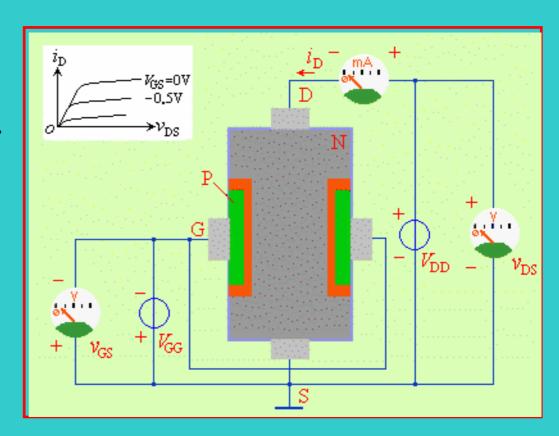


V_{GS} 和 V_{DS} 同时作用时

当 $V_{\rm P}$ < $V_{\rm GS}$ <0 时,导电沟道更容易夹断,对于同样的 $V_{\rm DS}$, $I_{\rm D}$ 的值比 $V_{\rm GS}$ =0时的值要小。

在预夹断处

$$V_{\rm GD} = V_{\rm GS} - V_{\rm DS} = V_{\rm P}$$





综上分析可知



- 沟道中只有一种类型的多数载流子参与导电, 所以场效应管也称为单极型三极管。
- JFET栅极与沟道间的PN结是反向偏置的,因此 $i_{G} \approx 0$,输入电阻很高。
- JFET是电压控制电流器件 , ip受 VGS控制
- 预夹断前 i_D 与 i_D 呈近似线性关系;预夹断后, i_D 趋于饱和。

#为什么JFET的输入电阻比BJT高得多?





4.1.2 JFET的特性曲线及参数



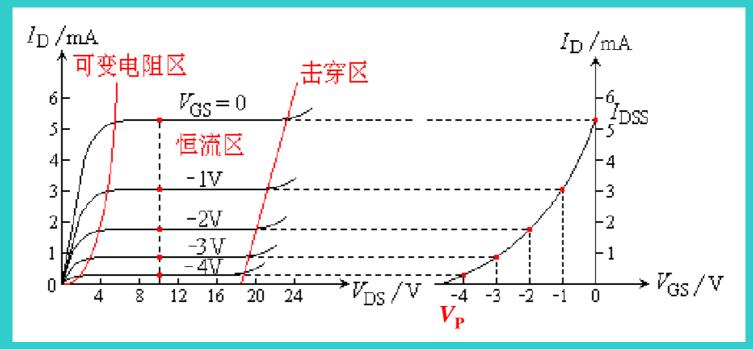
1. 输出特性

$$i_{\rm D} = f(v_{\rm DS})\Big|_{v_{\rm GS}={\rm const.}}$$

2. 转移特性

$$i_{\rm D} = f(v_{\rm GS})\Big|_{v_{\rm DS}={\rm const.}}$$

$$i_{\rm D} = I_{\rm DSS} (1 - \frac{v_{\rm GS}}{V_{\rm P}})^2$$
 $(V_{\rm P} \le v_{\rm GS} \le 0)$





4.3.2 DMOS的结构和工作原理



3. 四种MOS管的比较

- 1. 对于P沟道器件, V_{DD} 必为负值,衬底必须接在电路中的最高电位上。对于N沟道器件, V_{DD} 必为正值,衬底必须接在电路中的最低电位上。
- 2. 就 V_{GS} 而言,增强型器件是单极性的,其中P沟道为负值,N沟道为正值,而耗尽型器件则可正可负。
- 3.N沟道器件, V_{GS} 向正值方向增大, I_{D} 越大;P沟道器件, V_{GS} 越向负值方向增大, I_{D} 越大。



4.3 金属 - 氧化物 - 半导体场效应管





4.3 金属 - 氧化物 - 半导体场效应管

- 4.3.1 N沟导增强型MOSFET(EMOS)
- 4.3.2 N沟导耗尽型MOSFET(DMOS)

- 4.3.3 各种FET的特性及使用注意事项
 - 输出特性
 - 转移特性
 - 主要参数



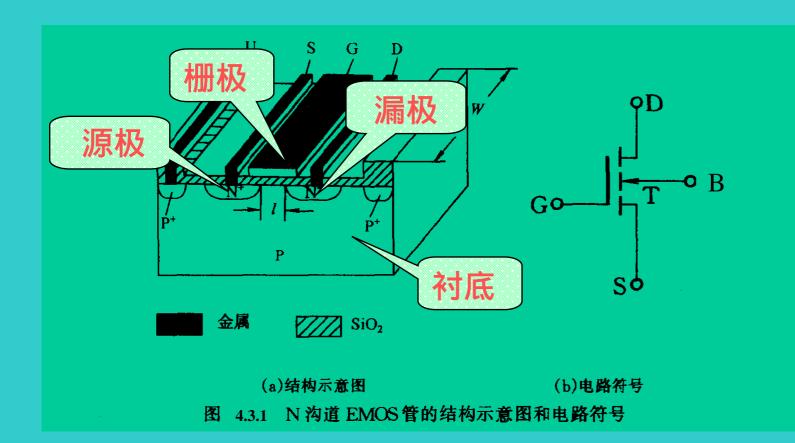


4.3.1 EMOS的结构和工作原理



1. 结构

(以N沟道EMOS为例)







4.3.1 JFET的结构和工作原理



1. 结构

在通常情况下,源极一般都与衬底极相连,即 $V_{BS}=0$ 。正常工作时,作为源区和漏区的两个 N^+ 区与衬底之间的PN结必须外加反偏电压。为此,漏极对源极的电压 V_{DS} 必须为正值。





2. 工作原理

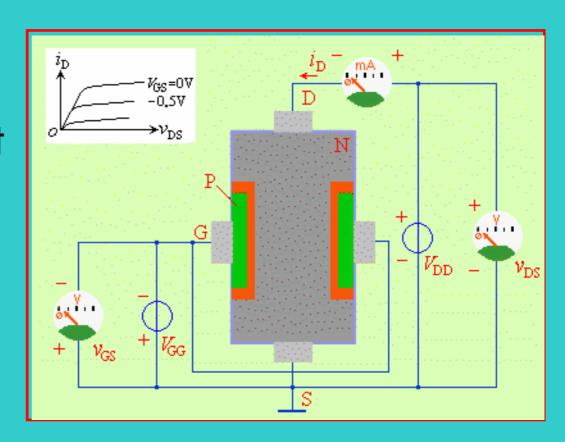


V_{GS} 和 V_{DS} 同时作用时

当 $V_{\rm P}$ < $V_{\rm GS}$ <0 时,导电沟道更容易夹断,对于同样的 $V_{\rm DS}$, $I_{\rm D}$ 的值比 $V_{\rm GS}$ =0时的值要小。

在预夹断处

$$V_{\rm GD} = V_{\rm GS} - V_{\rm DS} = V_{\rm P}$$





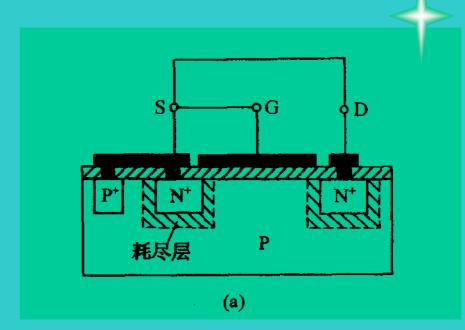
2. 工作原理

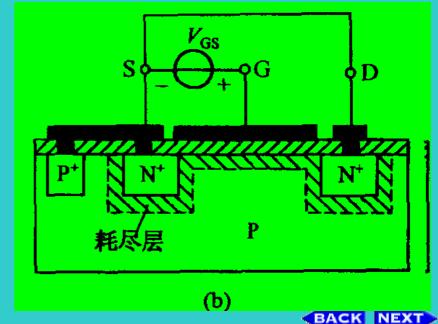
沟道形成原理

$$(a) V_{GS} = V_{DS} = 0$$

(b)
$$V_{GS} > 0$$
, $V_{DS} = 0$

当V_{GS}为零或较小的正值时,源 区和漏区之间均被空间电荷区隔 断。





4.1 结型 场效应管

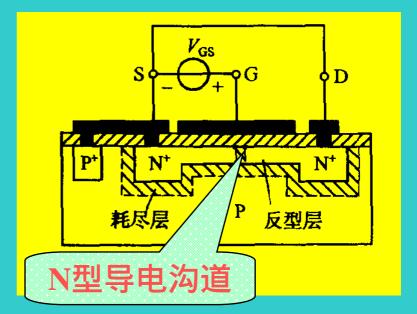
2. 工作原理

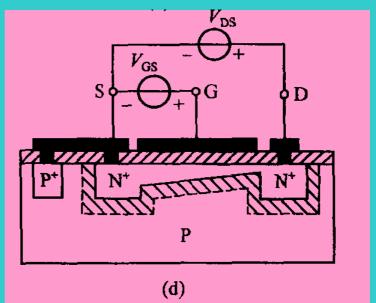
沟道形成原理

(c)
$$V_{\text{GS}} > V_{\text{GS(th)}}, V_{\text{DS}} = 0$$

(d)
$$V_{\text{GS}} > V_{\text{GS(th)}}$$
, $V_{\text{DS}} > 0$

形成自漏区到源区的漏极电流









4.1 结型 场效应管

2. 工作原理

$V_{ m DS}$ 对沟道的控制作用

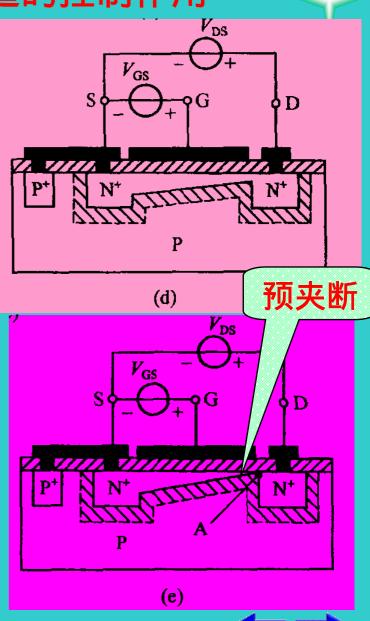
(d)
$$V_{\rm GS} > V_{\rm GS(th)}, V_{\rm DS} > 0$$

 $V_{\rm DS} \uparrow \rightarrow I_{\rm D} \uparrow V_{\rm GD} = V_{\rm GS} - V_{\rm DS}$

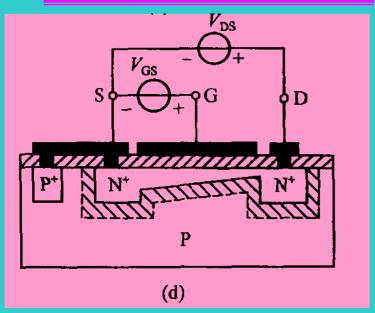
此时 $V_{\mathrm{DS}} \uparrow \rightarrow V_{\mathrm{GD}} \rightarrow$ 漏端沟道变窄

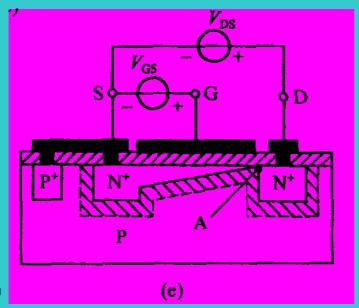
$$(e)$$
 V_{GS} > $V_{GS(th)}$, $V_{DS} = V_{GS}$ - $V_{GS(th)}$ 近漏极端的反型层消失

ID基本不变



综上分析可知





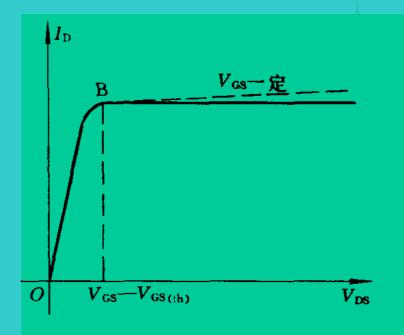


图 3-1-3 $V_{\rm GS}$ 一定, $I_{\rm D}$ 随 $V_{\rm DS}$ 变化的特性

$$V_{GA} = V_{GS(th)}$$

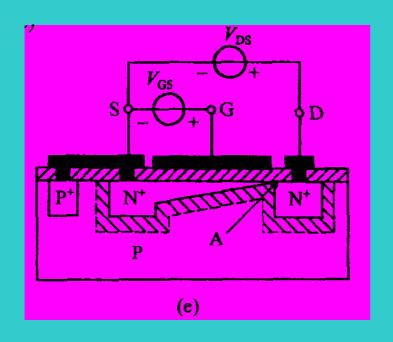
$$V_{\mathrm{SA}} = V_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{GS(th)}}$$

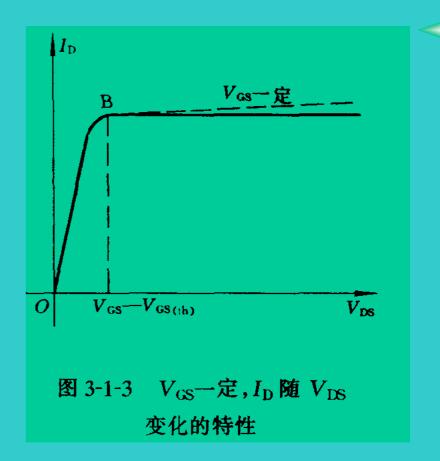
$$V_{\mathrm{DA}} = V_{\mathrm{DS}} - (V_{\mathrm{GS}} - V_{\mathrm{GS(th)}})$$



4.1 结型 场效应管

2. 工作原理 沟道长度调制效应







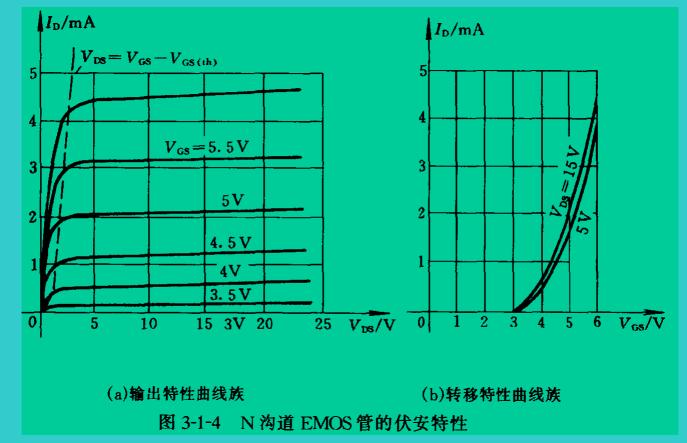


N沟道EMOS的特性曲线及参数



1. 输出特性
$$i_{\rm D} = f(v_{\rm DS})|_{v_{\rm GS}={\rm const.}}$$

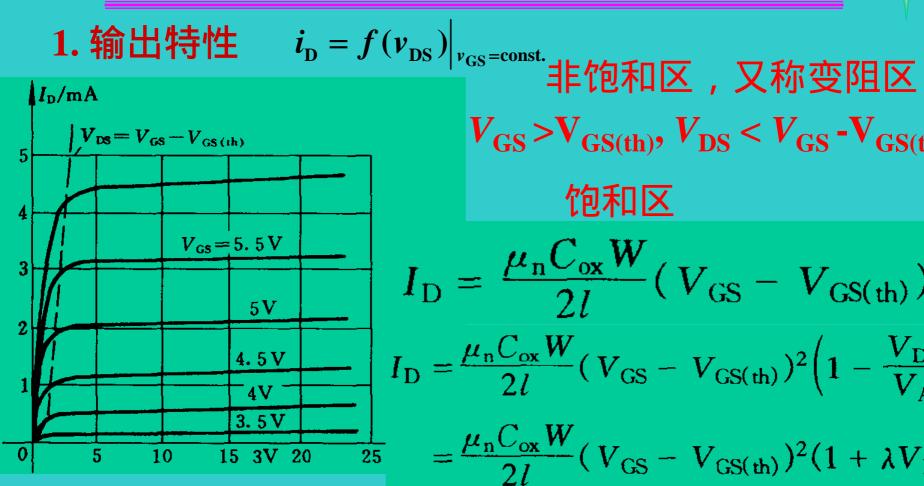
2. 转移特性
$$i_{\rm D} = f(v_{\rm GS})|_{v_{\rm DS}={\rm const.}}$$



N沟道EMOS的特性曲线及参数



$$|i_{\mathrm{D}} = f(v_{\mathrm{DS}})|_{v_{\mathrm{GS}} = \mathrm{con}}$$



$$V_{\rm GS} > V_{\rm GS(th)}, \ V_{\rm DS} < V_{\rm GS} - V_{\rm GS(th)}$$

饱和区

$$I_{\rm D} = \frac{\mu_{\rm n} C_{\rm ox} W}{2l} (V_{\rm GS} - V_{\rm GS(th)})^2$$

$$I_{\rm D} = \frac{\mu_{\rm n} C_{\rm ox} W}{2l} (V_{\rm GS} - V_{\rm GS(th)})^2 \left(1 - \frac{V_{\rm DS}}{V_{\rm A}}\right)$$

$$= \frac{\mu_{\rm n} C_{\rm ox} W}{2I} (V_{\rm GS} - V_{\rm GS(th)})^2 (1 + \lambda V_{\rm DS})$$

$$I_{\rm D} = \frac{\mu_{\rm n} C_{\rm ox} W}{2l} [2(V_{\rm GS} - V_{\rm GS(th)}) V_{\rm DS} - V_{\rm DS}^2]$$

3. 主要参数



夹断电压 $V_{\rm P}($ 或 $V_{\rm GS(off)})$: 漏极电流约为零时的 $V_{\rm GS}$ 值。

饱和漏极电流 I_{DSS} : $V_{GS}=0$ 时对应的漏极电流。

低频跨导 $g_{\rm m}$: 低频跨导反映了 $v_{\rm GS}$ 对 $i_{\rm D}$ 的控制作用。 $g_{\rm m}$

可以在转移特性曲线上求得,单位是mS(毫西门子)。

$$g_{\rm m} = \frac{\partial l_{\rm D}}{\partial v_{\rm GS}} \Big|_{V_{\rm DS}}$$

$$\frac{2I_{\rm DSS}(1 - \frac{v_{\rm GS}}{V_{\rm P}})}{V_{\rm P}}$$
(当 $V_{\rm P} \le v_{\rm GS} \le 0$ 时)

输出电阻
$$r_{\rm d}$$
: $r_{\rm d} = \frac{\partial v_{\rm DS}}{\partial i_{\rm D}} \Big|_{V_{\rm GS}}$



3. 主要参数



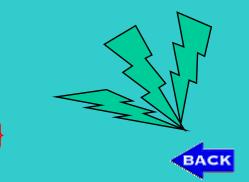
直流输入电阻 R_{GS} :

对于结型场效应三极管,反偏时 R_{GS} 约大于 10^7 。

最大漏源电压 $V_{(BR)DS}$

最大栅源电压V_{(BR)GS}

最大漏极功耗 $P_{\rm DM}$

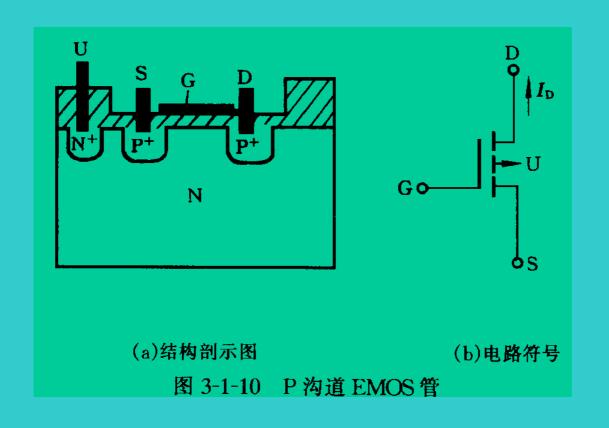




4.1.1 EMOS的结构和工作原理



P沟道EMOS







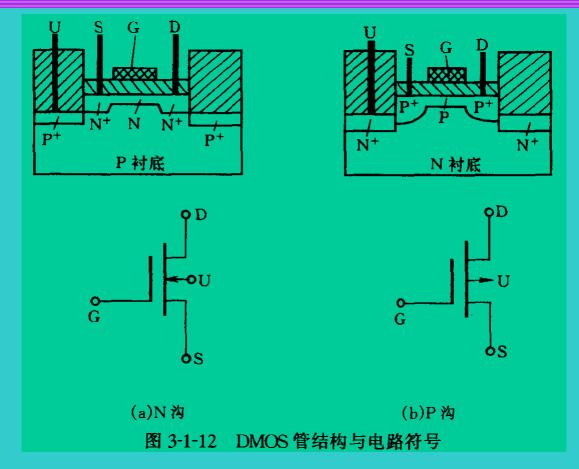


4.3.2 DMOS的结构和工作原理



NEX

1. 结构

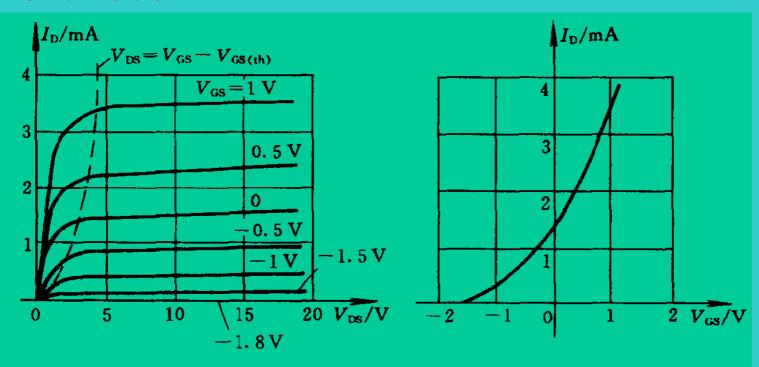


耗尽型MOS管在结构上与增强型类似,差别。 仅在于衬底表面扩散一薄层与衬底导电类型相反的 掺杂区,作为漏、源区之间的导电沟道。

4.3.2 DMOS的结构和工作原理



2. 伏安特性



(a)输出特性

(b)转移特性

图 3-1-13 N 沟道 DMOS 管伏安特性曲线



BACK NEXT



4.3.2 DMOS的结构和工作原理



3. 四种MOS管的比较

- 1. 对于P沟道器件, V_{DD} 必为负值,衬底必须接在电路中的最高电位上。对于N沟道器件, V_{DD} 必为正值,衬底必须接在电路中的最低电位上。
- 2. 就 V_{GS} 而言,增强型器件是单极性的,其中P沟道为负值,N沟道为正值,而耗尽型器件则可正可负。
- 3.N沟道器件, V_{GS} 向正值方向增大, I_{D} 越大;P沟道器件, V_{GS} 越向负值方向增大, I_{D} 越大。





4.4 场效应管放大电路



4.4.1 FET的直流偏置及静态分析

- 直流偏置电路
- 静态工作点

4.4.2 FET放大电路的小信号模型分析法

- FET小信号模型
- 动态指标分析
- 三种基本放大电路的性能比较

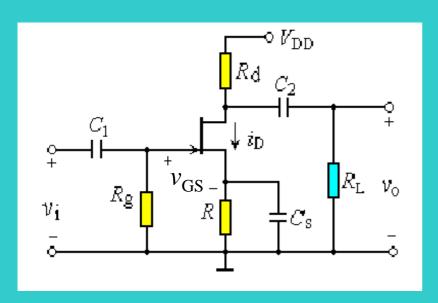


4.4.1 FET的直流偏置电路及静态分析



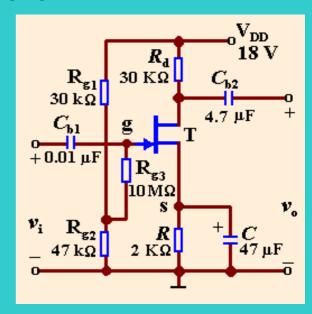
1. 直流偏置电路

(1) 自偏压电路



$$v_{\rm GS} = -i_{\rm D}R$$

(2) 分压式自偏压电路



$$V_{\text{GS}} = V_{\text{G}} - V_{\text{S}}$$

$$= \frac{R_{\text{g2}}}{R_{\text{o1}} + R_{\text{o2}}} V_{\text{DD}} - I_{\text{D}} R$$





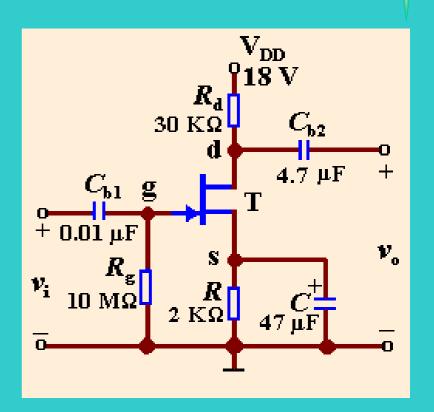
2. 静态工作点

Q点: V_{GS} 、 I_{D} 、 V_{DS}

已知 $V_{\rm P}$,由

$$\begin{cases} v_{\text{GS}} = -i_{\text{D}}R \\ V_{\text{DS}} = V_{\text{DD}} - I_{\text{D}}(R_{\text{d}} + R) \\ i_{\text{D}} = I_{\text{DSS}}(1 - \frac{v_{\text{GS}}}{V_{\text{P}}})^2 \end{cases}$$

可解出Q点的 $V_{\rm GS}$ 、 $I_{\rm D}$ 、 $V_{\rm DS}$

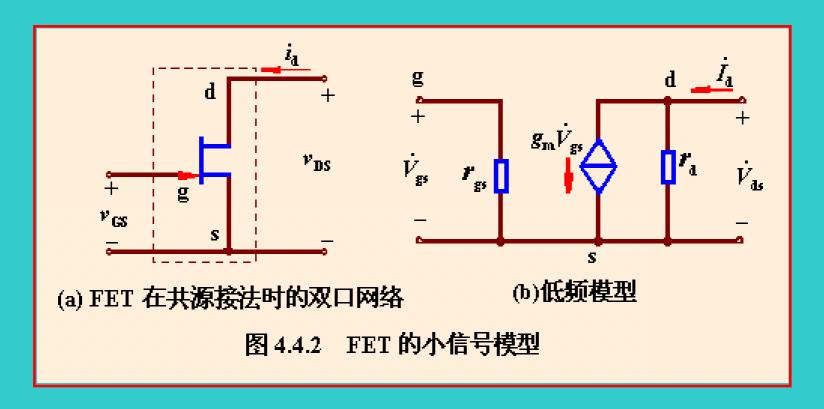




4.4.2 FET放大电路的小信号模型分析法



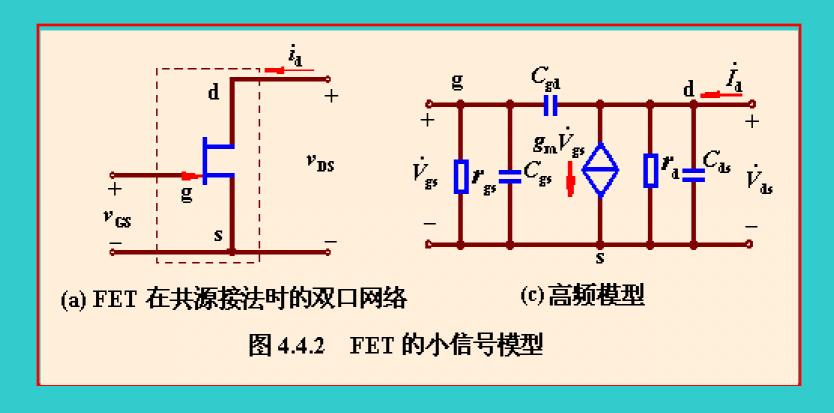
(1)低频模型







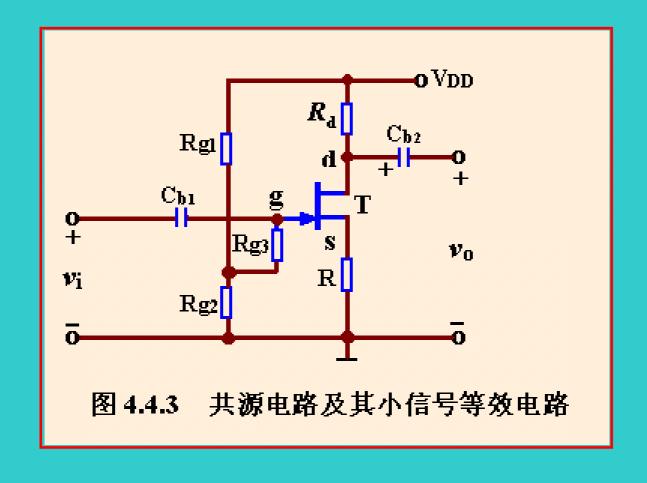
(2)高频模型





2. 动态指标分析

(1) 中频小信号模型



4.4 结型 场效应管

2. 动态指标分析

(2)中频电压增益

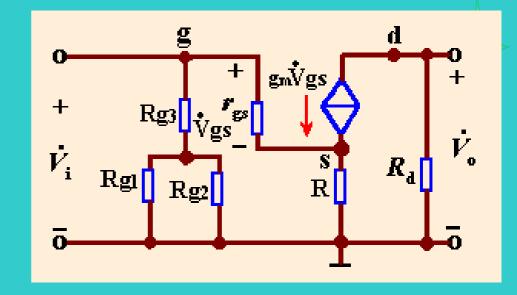
忽略 $r_{\rm D}$ 由输入输出回路得

$$\dot{V_{\rm i}} = \dot{V_{\rm gs}} + g_{\rm m}\dot{V_{\rm gs}}R = \dot{V_{\rm gs}}(1 + g_{\rm m}R)$$

$$\dot{V}_{\rm o} = -g_{\rm m}\dot{V}_{\rm gs}R_{\rm d}$$

$$\dot{A}_{Vm} = -\frac{g_{m}R_{d}}{1 + g_{m}R}$$

$$R_{\rm i}' = \frac{V_{\rm i}}{\dot{I}_{\rm o}} =$$



1+
$$g_{\rm m}R$$
(3)输入电阻 $R'_{\rm i} = \frac{\dot{V}_{\rm i}}{\dot{I}_{\rm g}} = \frac{\dot{V}_{\rm gs} + (\dot{V}_{\rm gs})R}{\dot{V}_{\rm gs}} = r_{\rm gs} + (1 + r_{\rm gs}g_{\rm m})R$

通常
$$r_{gs} + (1 + r_{gs}g_m)R >> [R_{g3} + (R_{g1}//R_{g2})]$$

$$N_{\rm i} \approx R_{\rm g3} + (R_{\rm g1} // R_{\rm g2})$$

 $R_{\rm i} = R_{\rm i}' / / [R_{\rm g3} + (R_{\rm g1} / / R_{\rm g2})]$

(4)输出电阻

 $R_{\rm o} \approx R_{\rm d}$



例题

例4.4.2 共漏极放大电路如图示。试求中频电压增益、输入电阻和输出电阻。

解:(1)中频小信号模型

(2)中频电压增益

曲
$$\dot{V}_{i} = \dot{V}_{gs} + g_{m}\dot{V}_{gs}(R//R_{L}) = \dot{V}_{gs} [1 + g_{m}(R//R_{L})]$$

 $\dot{V}_{o} = g_{m}\dot{V}_{gs}(R//R_{L})$

得
$$\dot{A}_{Vm} = \frac{\dot{V}_{o}}{\dot{V}_{i}} = \frac{g_{m}(R/\!/R_{L})}{1 + g_{m}(R/\!/R_{L})} \approx 1$$

(3)输入电阻

$$R_{\rm i} \approx R_{\rm g3} + (R_{\rm g1} // R_{\rm g2})$$



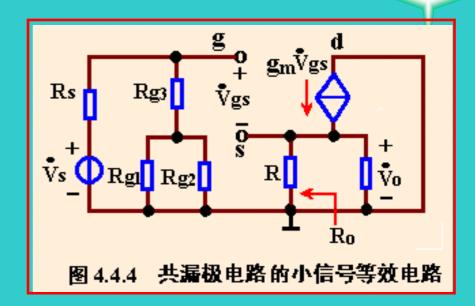
例题

(4)输出电阻

由图有

$$\dot{I}_{T} = \dot{I}_{R} - g_{m}\dot{V}_{gs} = \frac{\dot{V}_{T}}{R} - g_{m}\dot{V}_{gs}$$

$$\dot{V}_{gs} = -\dot{V}_{T}$$



$$R_{\rm o} = \frac{V_{\rm T}}{\dot{I}_{\rm T}} = \frac{1}{\frac{1}{R} + g_{\rm m}} = R / / \frac{1}{g_{\rm m}}$$



电压增益:

CE:
$$-\frac{\beta \cdot (R_c /\!/ R_L)}{r_{be}}$$
 CS:
$$-g_m (R_d /\!/ R_L)$$

CC:
$$\frac{(1+\beta)\cdot(R_{\rm e}/\!/R_{\rm L})}{r_{\rm be}+(1+\beta)(R_{\rm e}/\!/R_{\rm L})}$$
 CD: $\frac{g_{\rm m}(R/\!/R_{\rm L})}{1+g_{\rm m}(R/\!/R_{\rm L})}$

CB:
$$\frac{\beta \cdot (R_c /\!/ R_L)}{r_{bc}}$$
 CG: $g_m(R_d /\!/ R_L)$

3. 三种基本放大电路的性能比较



输入电阻:

BJT

FET

$$\mathbf{CE}: R_{\mathrm{b}} / r_{\mathrm{be}}$$

$$CS: R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2})$$

CC:
$$R_{\rm b} / [r_{\rm be} + (1+\beta)(R_{\rm e} / / R_{\rm L})]$$
 CD: $R_{\rm g3} + (R_{\rm g1} / / R_{\rm g2})$

$$CD: R_{g3} + (R_{g1} // R_{g2})$$

$$\frac{\text{CB}}{1+\beta}: \qquad R_{\text{e}} / \frac{r_{\text{be}}}{1+\beta}$$

$$\frac{\mathbf{CG}: R/\!/\frac{1}{g_{\mathrm{m}}}}$$

输出电阻:

$$\mathbf{CE}: R_{\mathbf{c}}$$

$$\mathbf{CS}: R_{\mathbf{d}}$$

$$\frac{\mathrm{CC}: R_{\mathrm{e}} / \frac{(R_{\mathrm{s}} / / R_{\mathrm{b}}) + r_{\mathrm{be}}}{1 + \beta}$$

$$\frac{\text{CD}}{g_{\text{m}}}: R / \frac{1}{g_{\text{m}}}$$

$$\mathbf{CB}: R_{\mathbf{c}}$$

$$\mathbf{CG}: R_{\mathbf{d}}$$

例题

放大电路如图所示。已知 $g_m = 18 \,\mathrm{ms}$, $\beta = 100$,



 $r_{\rm bo} = 1 \, {\rm k}\Omega$,试求电路的中频增益、输入电阻和输出电阻。

解: 画中频小信号等效电路

根据电路有

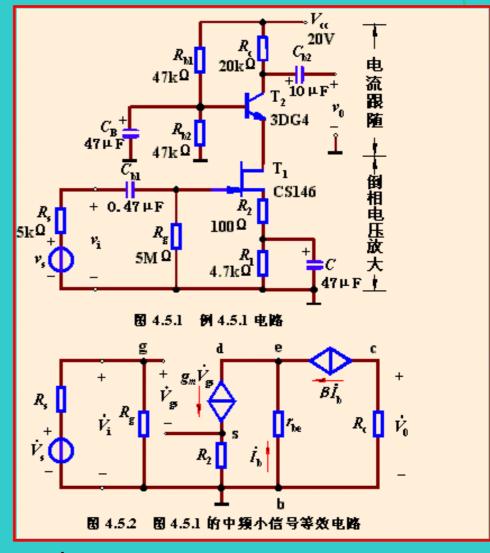
$$\dot{V}_{i} = \dot{V}_{gs} + g_{m}\dot{V}_{gs}R_{2}$$

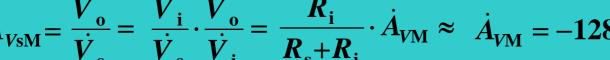
$$g_{m}\dot{V}_{gs} = \dot{I}_{b} + \beta\dot{I}_{b} \approx \beta\dot{I}_{b}$$

$$\dot{V}_{o} = -\beta\dot{I}_{b}R_{c}$$

则电压增益为

$$\dot{A}_{VM} = rac{V_o}{\dot{V}_i} = -rac{g_m R_c}{1 + g_m R_2} = -128.6$$
 $R_i pprox R_g = 5 \,\mathrm{M}\Omega$
 $R_o pprox R_c = 20 \,\mathrm{k}\Omega$
由于 $R_g >> R_s$ 则













- 5.1 功率放大电路的一般问题
- 5.2 乙类互补对称功率放大电路
- 5.3 甲乙类互补对称功率放大电路
 - ◆ 甲乙类双电源互补对称电路
 - ◆ 甲乙类单电源互补对称电路









1. 功率放大电路的主要特点

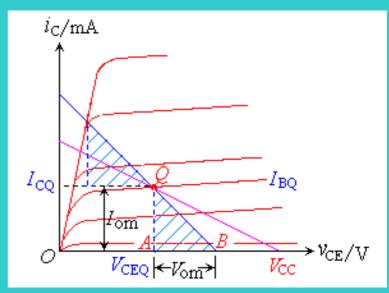
功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。

允许轻微非线性波形失真。

输出功率

$$P_{\rm o} = \frac{V_{\rm om}}{\sqrt{2}} \times \frac{I_{\rm om}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} V_{\rm om} I_{\rm om}$$

要想 P_0 大,必须使 V_{om} 和 I_{om} 都要大。

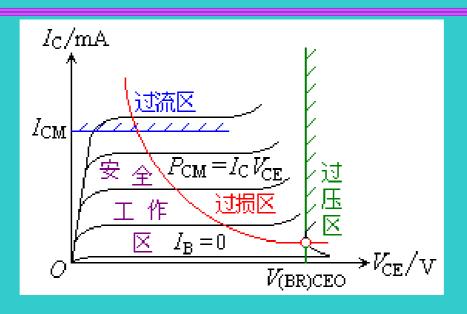


△ABQ 功率三角形







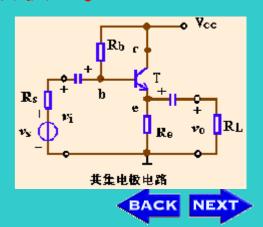


为了进一步提高输出电压和电流,

管子工作在接近极限状态。

一般直接驱动负载,

带负载能力要强。









2. 要解决的问题

- ☞ 提高输出功率
- ☞ 提高效率

- ☞ 减小失真
- ☞ 管子的保护



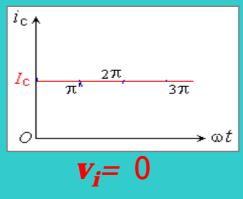


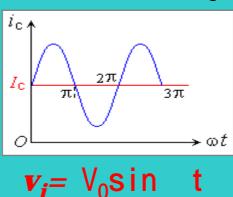


3. 提高效率的途径

$$\eta = \frac{\hat{\eta} = \frac{\hat{\eta}}{\hat{\eta}} = \frac{P_o}{P_v} = \frac{P_o}{P_o + P_T}$$

 $P_{V}($ 直流电源功率 $) = P_{o}($ 交流功率 $) + P_{T}($ 直流功耗)





☞ 降低静态功耗,即减小静态电流。



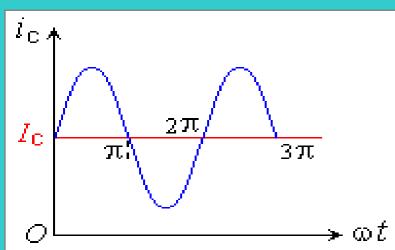
4. 三种工作状态

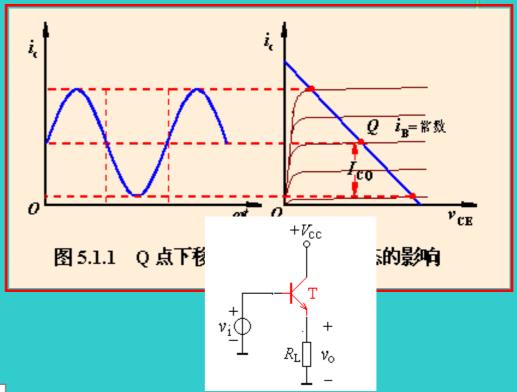
三极管根据正弦信号整 个周期内的导通情况,可 分为几个工作状态:

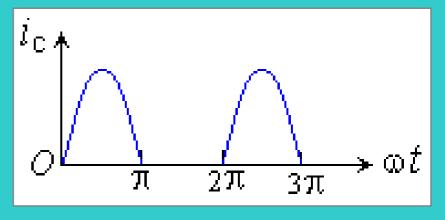
甲类:一个周期内均导通

甲乙类:导通角大于180°

乙类:导通角等于180°













5.2 乙类双电源互补对称功率放大电路

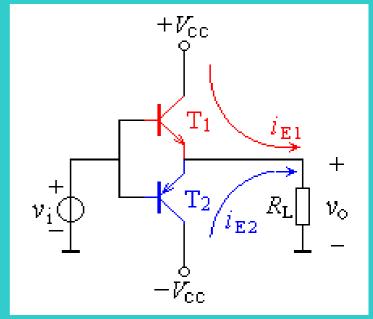


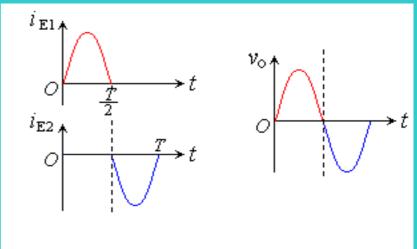
1. 电路组成

由一对特性相同的NPN、PNP互补三极管组成,采用正、负双电源供电。这种电路也称为OCL互补功率放大电路。

2. 工作原理

两个三极管在信号一个正、 负半周轮流导通,使负载得到 一个完整的波形。









3. 分析计算

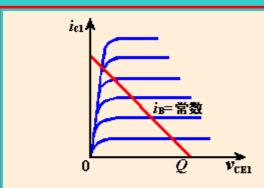
JE.

(1)输出功率 P_0

$$P_{\rm o} = V_{\rm o}I_{\rm o} = \frac{V_{\rm om}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{V_{\rm om}}{\sqrt{2} \cdot R_{\rm L}} = \frac{V_{\rm om}^2}{2R_{\rm L}}$$

最大输出功率 P_{omax}

$$P_{\text{omax}} = \frac{(\frac{V_{\text{CC}} - V_{\text{CES}}}{\sqrt{2}})^2}{R_{\text{L}}} = \frac{(V_{\text{CC}} - V_{\text{CES}})^2}{2R_{\text{L}}} \approx \frac{V_{\text{CC}}^2}{2R_{\text{L}}}$$



(a)

图 5.2.2 Vcc1=Vcc2=Vcc 时互补对称电路图解分析

(a) 5. 2. 1a 电路 Vi 为正半周时 Ti 管工作情况

(b) 互补对称电路工作情况







3. 分析计算



(2) 电源供给的功率 P_{v}

$$P_{V} = 2 \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{\pi} V_{CC} i_{C} d(\omega t)$$

$$= 2 \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{\pi} V_{CC} \frac{v_{o}}{R_{L}} d(\omega t)$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{0}^{\pi} \frac{V_{CC} V_{om}}{R_{L}} \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{2}{R_{L}} \frac{V_{CC} V_{om}}{\pi}$$

(3)效率 η

$$\eta = \frac{P_{\text{o}}}{P_{\text{V}}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{\text{om}}}{V_{\text{CC}}}$$





当 $V_{\text{om}} \approx V_{\text{CC}}$ 时, $\eta = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$



3. 分析计算



(3)管耗P_T

$$P_{\rm T} = P_{\rm V} - P_{\rm o} = \frac{2}{R_{\rm L}} \left(\frac{V_{\rm CC} V_{\rm om}}{\pi} - \frac{V_{\rm om}^2}{4} \right)$$

两管管耗 $P_T = P_{T1} + P_{T2}$

$$P_{T1} = P_{T2} = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)$$

最大管耗与最大输出功率的关系

 $P_{\rm T1m} \approx 0.2 P_{\rm om}$

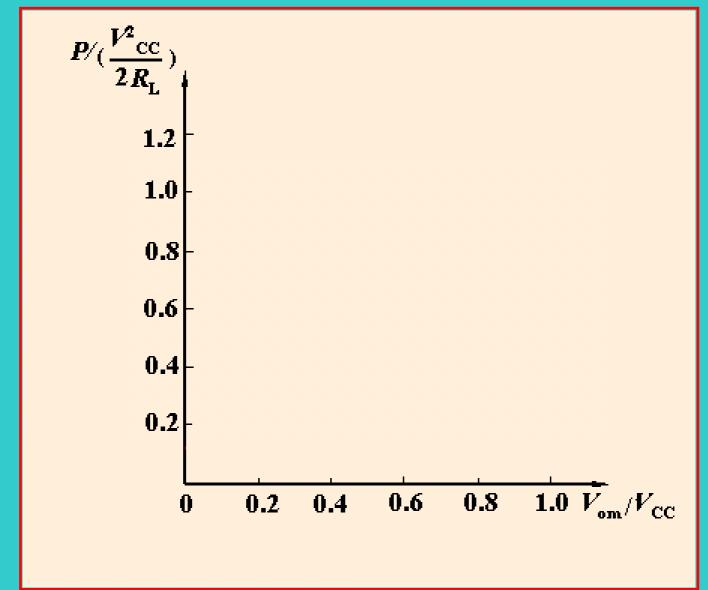
选管依据之一





4. 功率与输出幅度的关系







5. 选管依据



(1)集电极功耗 $P_{\rm CM}$

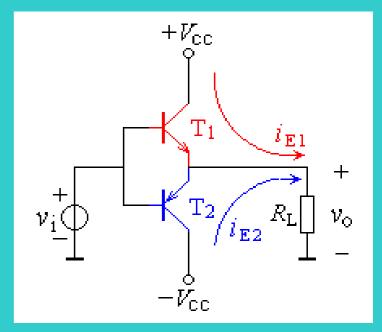
$$P_{\rm CM} \ge P_{\rm T1m} \approx 0.2 P_{\rm om}$$

(2)集电极电流 I_{CM}

$$I_{\rm CM} \geq \frac{{
m V}_{
m CC}}{R_L}$$

(3)集电极电压V_{(BR)CEO}

$$V_{\text{(BR)CEO}} \ge 2V_{\text{CC}}$$



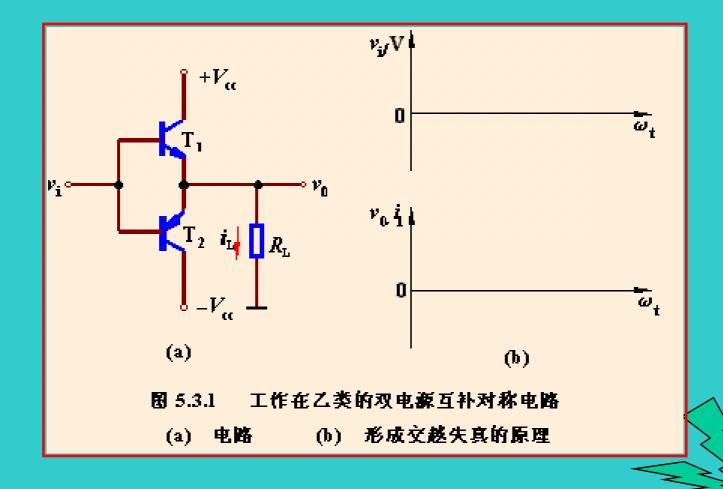




5.3 甲乙类互补对称功率放大电路



乙类互补对称电路存在的问题

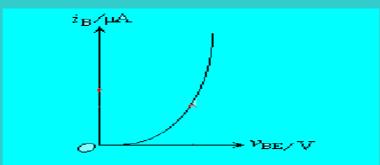


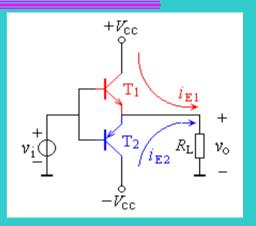


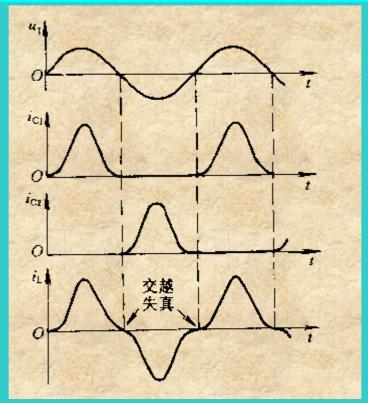
5.3 甲乙类互补对称功率放大电路



交跃失真的实际波形













5.3 设T3已有合适 电源互补对称电路

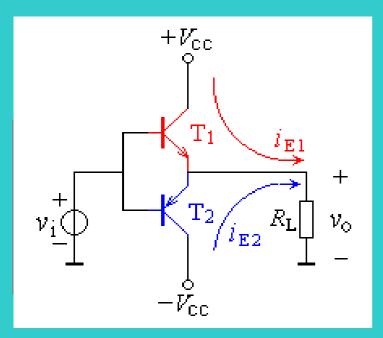


的静态工作点

1. 静态偏置

可克服交越失真

2. 动态工作情况



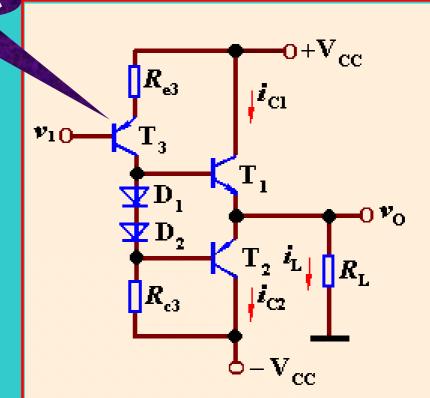


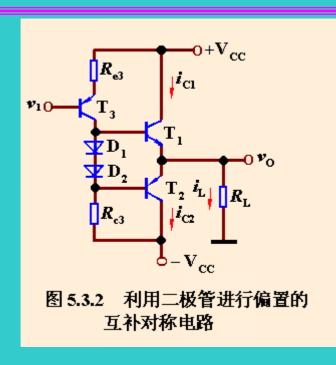
图 5.3.2 利用二极管进行偏置的 互补对称电路

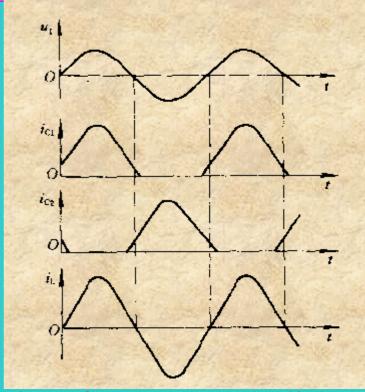




5.3.1 甲乙类双电源互补对称电路







当加上正弦输入电压 v_i 时,在正半周, i_{C1} 逐渐增大, i_{C2} 逐渐减小,然后 T_2 管截止。在负半周则相反, i_{C2} 逐渐增大, i_{C1} 逐渐减小,最后 T_1 管截止。

可见,两管轮流导电的交替过程比较平滑,最终得到的**i**_L和**v**₀的波形更接近于理想的正弦波,从而减小交越失真。





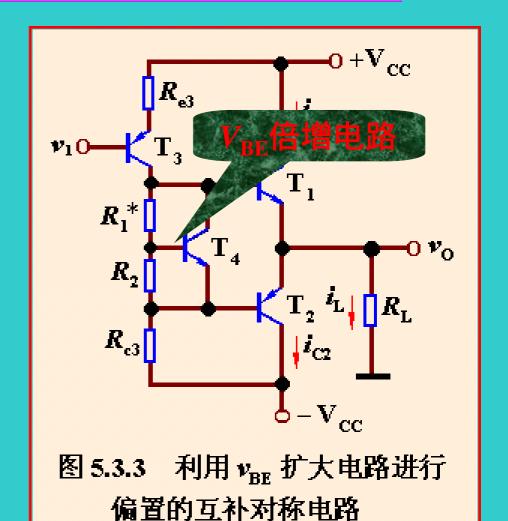
5.3.1 甲乙类双电源互补对称电路



$$V_{\mathrm{CE}} pprox rac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot V_{\mathrm{BE}}$$

 $V_{\rm BE}$ 可认为是定值

 R_{1} 、 R_{2} 不变时, V_{CE} 也是定值,可看作是一个直流电源







5.3.2 甲乙类单电源互补对称电路



1. 静态偏置

调整 R_1 、 R_2 阻值

的大小,可使

$$V_{\rm K} = \frac{1}{2}V_{\rm CC}$$

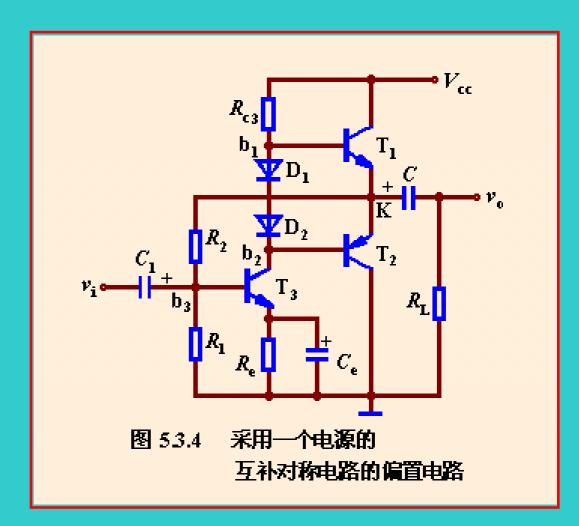
此时电容上电压

$$V_{\rm C} = \frac{1}{2}V_{\rm CC}$$

2. 动态工作情况

此电路存在的问题:

K点电位受到限制



$$V_{B1} = V_{CC} - V_{CES} + V_{BE} > V_{CC}$$







3. 带自举电路的单电源功放



静态时

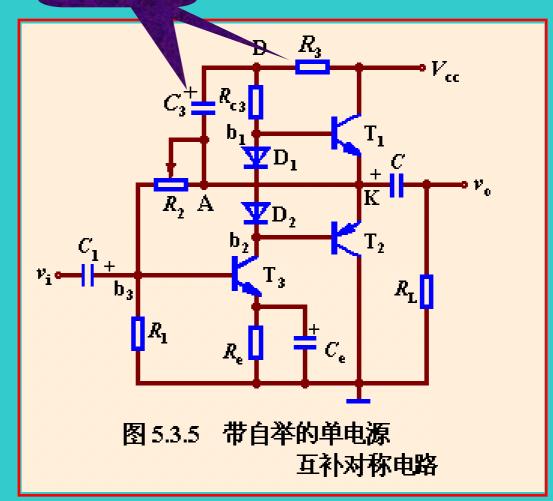
$$V_{\rm K} = \frac{1}{2}V_{\rm CC}$$

 C_3 充电后, 其两端有一固定 电压 V_{C3}

动态时

C,充当一个电源

自举电路



$$v_D = v_K + V_{C3} = v_K + (I_{C3}R_{C3} + V_{BE}) = V_{CC} - V_{CES} + (I_{C3}R_{C3} + V_{BE}) > V_{CC}$$

